

Application No.	Applicant(s)	
10/052,768	HAHMANN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
John Kim	1723	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
604	91, 256	11/22/03	JK	
	321, 411			
210	232, 235			
	450			
210	450 241			
		II.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		_		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	(.				

SEARCH (INCLUDING SEAR	NOTES CH STRATEG`	Y)
	DATE	EXMR
		·
		
		_
		†

JK 11/22/03